

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于副总经理、核心技术人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）董事会于近日收到倪图强先生、杨伟先生提交的书面辞职报告。倪图强先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务。杨伟先生因个人原因，申请辞去公司核心技术人员职务。辞职后，倪图强先生、杨伟先生仍在公司任职。
- 公司拥有专业的研发技术团队及完整的研发体系，能够支持公司现有及未来核心技术及产品的持续研发工作。本次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、持续经营能力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、副总经理、核心技术人员的变动具体情况

公司董事会于近日收到倪图强先生、杨伟先生提交的书面辞职报告。倪图强先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、核心技术人员职务。杨伟先生因个人原因，申请辞去公司核心技术人员职务。辞职后，倪图强先生、杨伟先生仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。上述事项不会影响公司的正常运转。

（一）核心技术人员的具体情况

倪图强先生，1962年生，美国国籍，中国科学技术大学学士、硕士，美国德州大学博士、博士后。2004年8月加入中微公司，现任中微公司副总经理、核心技术人员。截至本公告披露日，倪图强先生直接持股764,358股，所持股份合计占公司总股本0.123%。

杨伟先生，1966年生，美国国籍，西安交通大学学士、硕士。2004年8月加入中微公司，现任中微公司核心技术人员。截至本公告披露日，杨伟先生直接持股454,017股，所持股份合计占公司总股本0.073%。

倪图强先生、杨伟先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

（二）变动后核心技术人员的情况

本次变动前后核心技术人员具体如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	尹志尧、倪图强、杨伟、丛海、陶珩、姜勇、陈焯琳、刘志强、何伟业
本次变动后	尹志尧、丛海、陶珩、姜勇、陈焯琳、刘志强、何伟业

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED生产、MEMS制造以及其他微观工艺的高端设备领域。公司通过长期技术积累和发展，已建立了完整的研发体系，培养了有奋斗精神和协

同创新能力的研发团队。截至 2024 年 6 月底，公司共有研发人员 967 名，占公司总人数比例为 46.38%，涵盖了等离子体物理、射频及微波学、结构化学、微观分子动力学、光谱及能谱学、真空机械传输等相关学科的专业人员。本次核心技术人员的变动不存在涉及职务发明等纠纷，不会对公司的技术优势和核心竞争力产生重大不利影响，亦不影响产品研发和市场拓展进度。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司现有各项研发项目有序推进。公司高度重视新技术和新产品的持续创新，始终将技术和研发视作保持公司核心竞争力的重要保障。公司在业务发展过程中保持较大研发投入强度，同时不断完善研发体系和团队的建设，提升公司的技术创新能力。

倪图强先生、杨伟先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对倪图强先生、杨伟先生在任职期间所做的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 21 日